



特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第7603310号
(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

サンプリングバッグ洗浄装置及びサンプリング
バッグの洗浄方法

特許権者
(PATENTEE)

滋賀県近江八幡市古川町1173-62

株式会社テクロム

発明者
(INVENTOR)

服部 良平

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2021-025757

出願日
(FILING DATE)

令和 3年 2月20日 (February 20, 2021)

登録日
(REGISTRATION DATE)

令和 6年12月12日 (December 12, 2024)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

令和 6年12月12日 (December 12, 2024)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

小野洋太

